



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto per la Microelettronica e Microsistemi

CATANIA

### PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA

**PROT. N. 0000304 DEL 18/02/2009**

**Bando N. IMM0002 del 23/01/2009**

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA N. 3069/71 DAL TITOLO "LABORATORIO DI TECNOLOGIE MICRO-ELETTRONICA PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI MICRO-SISTEMI IN SILICIO".

GRADUATORIA.

IL DIRETTORE

- Visto l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Visto il disciplinare concernente il conferimento di assegni di collaborazione ad attività di ricerca del CNR;
- Vista la pubblica selezione a N. 1 assegno di ricerca per candidati in possesso della Laurea in Fisica, da usufruirsi presso l'Unità di Napoli dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM), nell'ambito del Progetto di Ricerca dal titolo "Laboratorio di Tecnologie Micro-Elettronica per la Ricerca e lo Sviluppo di Micro-Sistemi in Silicio" per lo svolgimento della seguente tematica "Tecnologie di nanofabbricazione e tecniche di caratterizzazione di dispositivi optoelettronici in silicio", sotto la responsabilità scientifica del Dott. Vito Mocella;
- Visto il proprio provvedimento prot. N. 0000231 in data 11/02/2009 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione suddetta;
- Visto il verbale N.1 della riunione della Commissione giudicatrice in data 16/02/2009, prot. N. 0000272, relativo alla valutazione dei titoli;
- Visto il verbale N.2 della riunione della Commissione giudicatrice in data 16/02/2009, prot. N. 0000273, relativo alla valutazione dell'esame orale, e le risultanze con la relativa graduatoria di merito;
- Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali;

DECRETA

Art. 1

È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando N. IMM0002 del 23/01/2009 a N. 1 assegno di ricerca per candidati in possesso della Laurea in Fisica da usufruirsi presso l'Unità di Napoli dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM), nell'ambito del Progetto di Ricerca dal titolo "Laboratorio di Tecnologie Micro-Elettronica per la Ricerca e lo Sviluppo di Micro-Sistemi in Silicio" per lo svolgimento della seguente tematica "Tecnologie di nanofabbricazione e tecniche di caratterizzazione di dispositivi optoelettronici in silicio", sotto la responsabilità scientifica del Dott. Vito Mocella

COGNOME	NOME	PUNTEGGIO
DARDANO	Principia	89/100

Art. 2

I seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso:

COGNOME	NOME	PUNTEGGIO
DARDANO	Principia	89/100

**IL DIRETTORE DELL'IMM-CNR**  
**Dott. Rosario Corrado Spinella**